

セッション一覧表

平成 18 年 11 月 25 日(土)～ 26 日(日)大分大学工学部

11月25日(土)	A 会場	B 会場	C 会場	D 会場	E 会場	F 会場
10:00-11:00 AM 前半 I	光、光エレ、量エレ 興雄司 (九大シ情)	半導体 A 黒木幸令 (九大シ情)	半導体 B 福山敦彦 (宮大工)	薄膜・表面 古川昌司 (九工大情)	非晶質 青木振一 (崇城大情)	超伝導 倪宝栄 (福工大工)
11:12-12:12 AM 後半 II	光、光エレ、量エレ 興雄司 (九大シ情) →12:00	半導体 A 吉武剛 (九大総理工)	半導体 B 寒川義裕 (九大応力研)	薄膜・表面 古川昌司 (九工大情)	プラズマ 青木振一 (崇城大情)	超伝導 小田部荘司 (九工大情)
12:12-13:00	昼 休 み					
13:00-13:20	総 会 (A 会場)					
13:20-13:30	「応用物理学会九州支部貢献賞」贈呈式 (A 会場)					
13:45-14:45	特別講演会 (A 会場) 「環境・エネルギーのための新材料の開発」 触媒学会会長 瀧田祐作氏 (大分大学工学部応用化学科教授)					
15:00-16:12 PM 前半 III	15:10→ 特別共通セミナー I 「医工連携分野 への応用物理学 の貢献」 →17:35	結晶工学 近浦吉則 (九工大工)	半導体 B 大山英典 (熊本電高専)	薄膜・表面 鈴木芳文 (九工大工)	プラズマ 古閑一憲 (九大シ情)	超伝導 木須隆暢 (九大シ情) →15:48
16:25-17:37 PM 後半 IV		結晶工学 近浦吉則 (九工大工)	半導体 B 西尾光弘 (佐賀大理工)	薄膜・表面 鈴木芳文 (九工大工) →17:13	プラズマ 古閑一憲 (九大シ情)	応用物理一般 森保仁 (佐世保高専)
17:50-18:20	特別共通セミナー II 「医工連携分野への応用物理学の貢献」 (A 会場)					
19:30-21:30	懇 親 会					
11月26日(日)	A 会場	B 会場	C 会場	D 会場	E 会場	F 会場
9:00-10:24 AM 前半 V	有機・バイオ 友景肇 (福大工)	半導体 A 田中秀司 (福工大工)	半導体 B 計測・制御 中島寛 (九大産学セ)	薄膜・表面 生地文也 (九共大工)	プラズマ 川崎敏之 (日本文理大)	応用物理一般 栗焼久夫 (九大シ情) →10:12
10:36-11:48 AM 後半 VI	有機・バイオ 古川昌司 (九工大情) →11:24		計測・制御 小林正 (大分大工) →11:36	応用物性 生地文也 (九共大工)	プラズマ ビーム 川崎敏之 (日本文理大)	応用物理一般 寺田貢 (福大理)

講演番号について：例えば、25Ap-10 は 25 日 A 会場午後の 10 番目の講演という意味

△印のついた講演は発表奨励賞申請の講演